

【書類名】 要約書

【要約】

研磨パッドを支持するための研磨テーブルと、基板を保持するための研磨ヘッドと、研磨パッドと基板との間に研磨液を供給するための研磨液供給装置と、を含み、研磨液の存在下で研磨パッドと基板とを接触させて互いに回転運動させることにより基板の研磨を行う研磨装置であって、研磨液供給装置は、基板に対して研磨パッドの回転上流側に配置された状態において、研磨パッドの回転方向と交差する方向に配列された複数の研磨液供給口を有し、複数の研磨液供給口から供給される研磨液が所定の流量分布となるように研磨液を供給する。

【選択図】 図 1